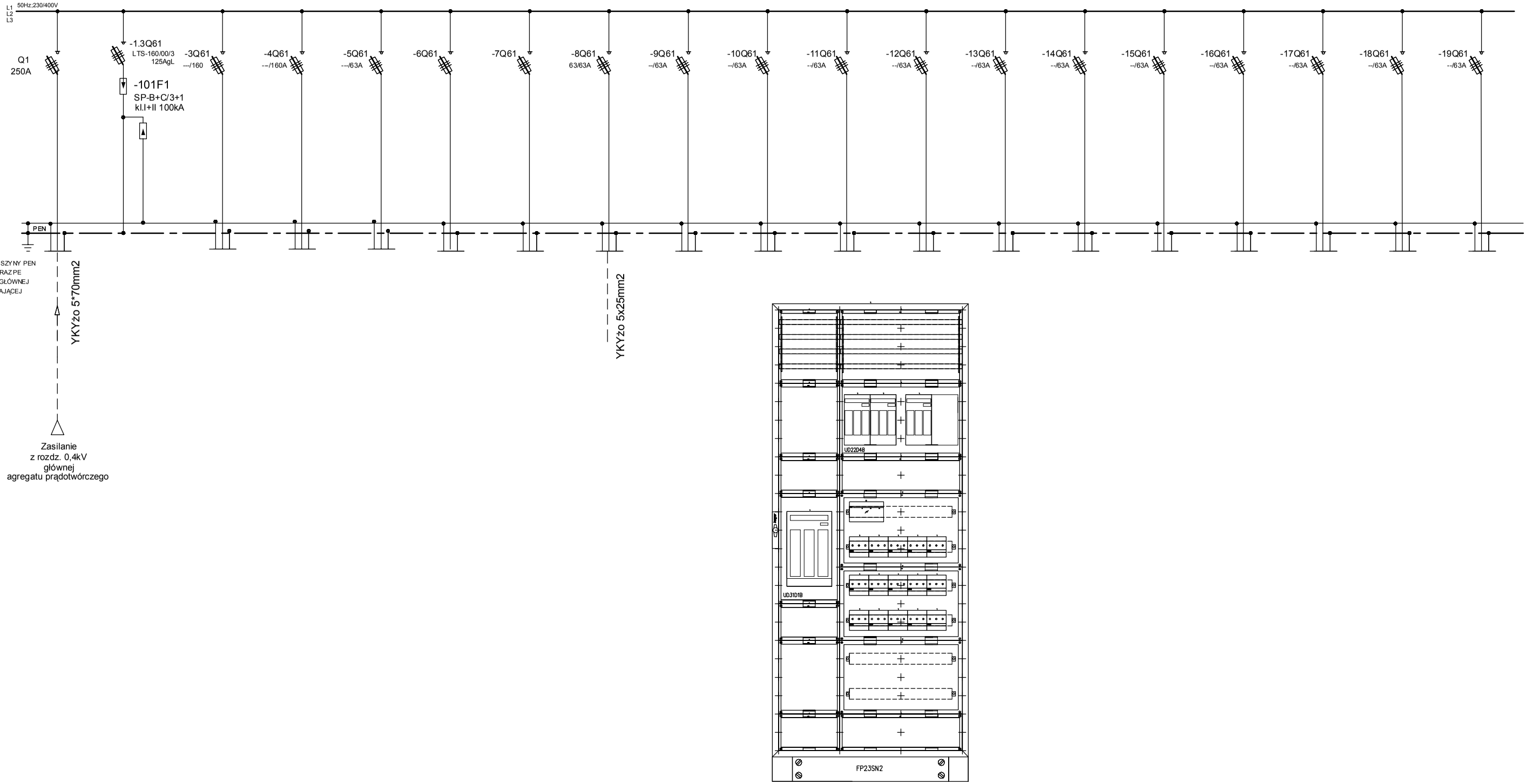
0,4kV-RGA-A

Nr odpływu	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nazwa odpływu	Zasilanie z rozdz. 0,4kV RGK "PAWILON"	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Rezerwa dla odbiorów technologicznych	Zasilanie Rozdz. 0,4kV-TB0A-G	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prąd [A]	<160		<160	<160	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63	<63



Wymiar 800x1950

AMD	ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D 43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52						
Projektował	mgr inż. Adam Kaim		SLK/0734/POOE/05	09.2013	Stadium: PW	Inwestor: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY UL. OLSZEWSKIEGO 6 25-663 KIELCE	
Opracował	mgr inż. Kulczyński		SLK/0729/POOE/05	09.2013	Skala: 1:100	Inwestycja: BUDOWA HAL PRZEMYSŁOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURĄ SOCJALNO-BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
Sprawdził				09.2013		Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR: 5/26 OBRĘB 0005	
Nazwa rysunku:	Rozdz. 0,4-RGA-A. Schemat strukturalny					Branża: ELEKTRYCZNA	
						Nr rysunku: E-4	